

有機ELの周辺技術・材料

有機エレ材研(JOEM)

《日時》 2012年4月18日(水) 13時00分~17時00分

懇親会: 17時20分~

《会場》 新宿NSビル(NS会議室)北ブロック3M号室

<http://www.shinjuku-ns.co.jp/about/access.php>

(所在地: 東京都新宿区西新宿2-4-1 TEL: 03-3342-4920)

《プログラム》 座長 NEC 東口 達、凸版印刷 中村 隆一

13:00~13:50 「超薄板ガラス」 日本電気硝子 山崎 康夫

13:50~14:40 「プラズモニク構造を用いた光取り出し」

理研 岡本 隆之

15:00~15:50 「洗浄技術」

USメック 漆畑 隆蔵、レイボルド 峯島 達也

15:50~16:40 「クリーン化技術」

東工大 藤井 修二

16:40~17:00 補充討論・総括討論

17:20~19:00 懇親会

参加費: 参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は参加費(要旨集代含む)として5,000円を当日受付にて申し受けます。

懇親会費: 懇親会費として3,000円を当日受付にて申し受けます。

参加登録: 参加登録、登録の変更は、4月10日(火)までに、次へお願いします。

(1) Web site: <http://www.organic-electronics.or.jp> 経由『参加登録』画面

(Yahooなどでも検索できます)

(2) FAX: 0268-21-5413 (参加証は発行しません)

※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合がございますのでご注意ください。

社団法人有機エレクトロニクス材料研究会(JOEM:The Japanese Research Association for Organic Electronics Materials)



- 最寄り駅
- JR線・京王線・小田急線・東京メトロ丸の内線
- 新宿駅「南口・西口」より徒歩7分
- 都営地下鉄線(新宿線)・京王新線
- 新宿駅「新都心口」より徒歩約6分
- 西武線(新宿線)
- 西武新宿駅より徒歩約15分
- 都営地下鉄線(大江戸線)
- 都庁前駅A3出口より徒歩約3分
- 京王バス(宿41・宿45系統)
- 新宿駅西口(京王デパート前20番乗り場) ⇄
- 中野車庫・中野駅「新宿NSビル」下車